

MPI TS200-SE | Ручная измерительная зондовая станция с функцией защиты ShieldEnvironment™ для пластин размером до 200 мм

Предназначена для точных и воспроизводимых измерений на постоянном токе и измерения вольт-фарадных характеристик (DC/CV), а также измерение высокочастотных сигналов (RF) в широком температурном диапазоне

Крепление и перемещение микроскопа

- Неподвижный штатив для высокоточной оптики
- Линейное перемещение по оси Z для простоты настройки
- Линейное перемещение по оси XY в пределах области 50 мм x 50 мм

Зондовая платформа

- Устойчивая жесткая конструкция
- Регулировка по осям XYZ для размещения ВЧ-позиционеров
- Интегрированное воздушное охлаждение для макс.температурной стабильности

RF калибровка

- 2 дополнительных держателя для калибровочных подложек
- Встроенная керамика для точной калибровки
- Плоскостность поверхности 1 мкм для стабильного контакта

Позиционеры для измерений DC и RF

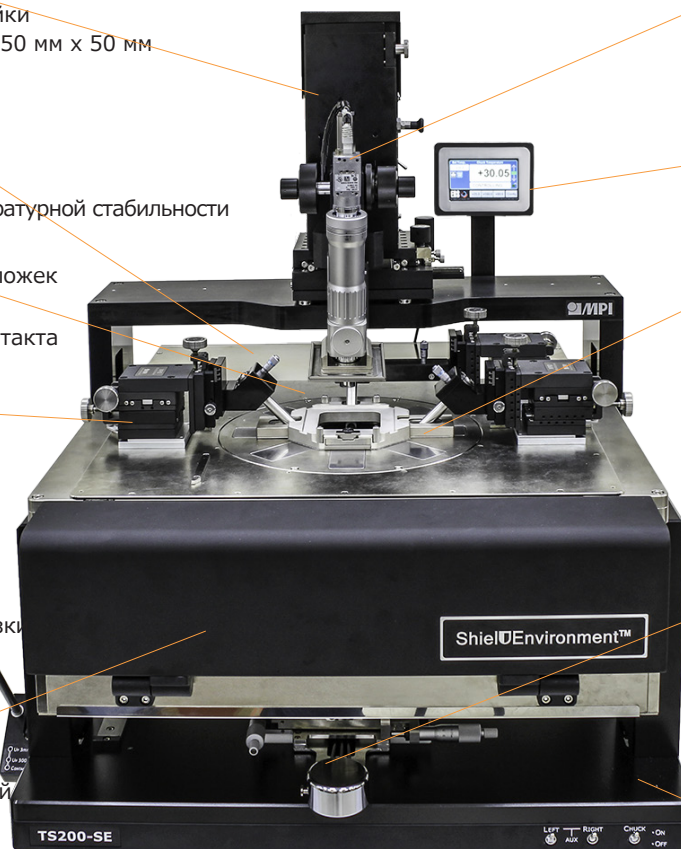
- Поддерживает до 4 RF и 8 DC позиционеров
- Широкий ассортимент доступных позиционеров
- Специальные держатели игл для измерений DC/CV и RF

Уникальный подъемник платформы

- Три фиксированных положения для обеспечения контакта, зазора (300 μm) и безопасной загрузки (3 мм)
- Функция безопасного закрепления в положении загрузки
- Повторяемость поверхности в +/-1 мкм обеспечивает "автоматическую" стабильность контакта с образцом

Функция защиты ShieldEnvironment™

- Светонепроницаемость, защита от электромагнитного излучения для малошумных и малоемкостных измерений
- Ручная загрузка ИС или полупроводниковых пластин ShieldCap™ через торцевую дверь
- Непрерывная защита и простота повторной настройки
- До 4-портовых ВЧ или до 8-портовых DC/высокотемпературных зондов; или их комбинация
- Наличие проб-карт



Микроскоп и оптика

- Доступны различные модели оптических устройств
- Монокюлярные микроскопы MPI SZ10, MZ12 с макс. 12-кратным увеличением и рабочим расстоянием 95 мм
- Камеры HDMI с разрешением до 5 мегапикселей

Интеграция термодержателей

- Полное управление термодержателей с сенсорного дисплея
- Простота управления и температурный отклик

Модульные держатели

- Различные модели держателей: с поддержкой температурного режима и без
- Выбор триаксиального или коаксиального подключения
- Температурный диапазон - до 300 °C
- Самостоятельная модернизация без дополнительных расходов
- Легкое переключение из центра в режим для малых пластин

Интерфейс высокотемпературных (кельвиновских) зондов

- Дополнительный интерфейс высокотемпературных (кельвиновских) зондов для упрощения кабельной разводки

Перемещение платформы держателя пластин по осям XYZ

- Платформа с пневматическим подшипником управления передвижным устройством (управление одной рукой)
- Быстрое перемещение по осям XY с шагом 255 x 250 мм
- Прецизионная настройка микрометром по осям XY с шагом 25 x 25 мм
- 20-мм область работы амортизатор при загрузке/выгрузке по оси Z
- Прецизионная настройка по углу с точностью ±5°
- Широкий диапазон по оси Y для легкости загрузки

Суперкомпактная платформа

- Установка сверху на приборном столе
- Антивибрационная платформа в комплекте
- Удобная низкопрофильная конструкция

Ручки управления подачей вакуума на передней панели

- Легкодоступны
- Четкая маркировка

Доступная оснастка

- Виброизоляционная платформа
- Стол со встроенной стойкой для блока управления терморегимами, выдвижной лоток для клавиатуры-
- Вакуумный насос и компрессор
- Стойка для двух мониторов
- Полка для инструментов